



賞 状

精密工学会沼田記念論文賞

高 偉 殿

Design and construction of a two-degree-of-freedom linear encoder for nanometric measurement of stage position and straightness

木村 彰秀 高 偉
荒井 義和 曾 理江

上記論文は精密工学会沼田記念論文賞審査委員会において審査の結果精密工学会沼田記念論文賞に値するものと認めここに賞状および賞牌を贈りこれを賞します

平成23年3月15日

公益社団法人 精密工学会
会 長 森 脇

